This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JF360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot organic solvent in a heated receiver.

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a neater 11 with a cleaning redeliver 15 and heater 10 with a cleaning redeliver 15 and heater 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

19 日本国特許庁 (JP)

瓦特許出願公開。

12 公開特許公報:A.

四60-10756

51 Int. Cl. H 01 L 21 92 識別記号

厅内整理番号 7638 5 F 33公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審查請求 未請求

(全 3 頁)

34ビームリート型半導体装置の装造方法

質 配58-119143

刘特 類 昭58(1983)6 月30日 22出

72発 明 者 絕卷草姓

東京都港区芝五丁目33番1号ロー 不能気株式会社内

五甲三熵 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

1. 発明の名称

ビームリード型半週休装貨の製造方法

2. 特許無思の範囲

ビームリード型半退体表子の形成されたウェバ ーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、 前記ウェバーを英面から選択的にエッテング除去 してペレットに分散する工程と、前配ワックスを 高しペレット吸剤用治具にて前配平板から前配べ。 レットを分削する工程と、向記ペレットに付着し ているワックスを、ぴめられた犹布川受け皿内に て、暖めた有機高剤によってワックスを除去する 工程とを含むことを格なとするピームリード型半 導体基準の創造方法。

3. 赞明的舒加泰拉斯。

海福明はビームリード型生産体を折り換電方法 17 14:1 200

従来ビームリード製半導体装飾の製造方法は、 所望のビーエリード烈半導体素子の形成された半 導体務板の上部にリックスを創布し石茨板と貼り 合せし後、幼半进体共振の異額にレジストにてバ ターンを形成し肌酸粧で半週ほり、ハーを選択的 にエッテング除去してペレットせば分別し、次に ペレット1197つ分間して再配列するろに100~ 2000の原族のホットブレート上でワックスを芯 レベレット政が用桁具にてベレットと石英板とな 分離後、半週作ペレットに付発ワックスを予め加 熱ヒーターで有機器剤を取めた有機器剤をスプレ ーガンで3~5分間吹付けて降去し別の配列板に 並べていた。

しかし上記従来のペレットハンドリングデルに 日、以下に述べるような欠点があった。

ペレットハンドリングする場合にペレットと石 英切とがワックスによって貼り合わさっておりと のフェクスを100~200 じの似席のホットプレ ート上で右関係と眺めてワックスを指かし、ペレ テト級の比判員はてベレテトと行列がとから即称。

- 2 -

半導体ペレットの配勢値及び異点に付無している ワックスを、50~100℃の健康範囲の加熱と ーターにて予め有機用例を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機器例を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれない場合も あった。

ベレットの配製能及び発配にワックスが残っていると、ベレットの何値性及び歩留りを取くし又ベレットサイズによってベレットハンドリングの洗浄時間を投くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本養明は上記生点を除去し半導体発素の保難性 及び数治事限力を大幅に向上させることのできる 半選体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード烈半導体第子の 形成されたウェハーを炎返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展置から選 択的にエッチング除去してペレットに分割する工

- 3 -

だする。

次には3個に示すようにペレット15の配線所 及び製品に付増しているワックス13を50~ 100で減度延囲の加熱ヒーター21によって予 め有機器剤と、洗剤用空肌186加減ヒーター 19によって50~100での減減範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付的35~40で範囲の有 機器調を3~4秒間吹付けてワックスを除去した。 (第4日) 後、別の配列後22上にペレット15を配列する。

上記のように本金明万法によればペレットの配 報備及び無面に付押しているワックスを予め殴め た有機冷削と使わ用受け期も切めることにより有 機管削完時似でペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが除去でき、しかもペレットにワックスが扱ることなく、製造歩行り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 観像なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

4. 図前の酵和な説明

数と、加熱によりファクスをFLでレット原放用 無具にて自む平板からでレットを分類するよりと、 配配コレットにつかしているワックスを、原めら れた受け面内にて、肥めた石榴前列にて除去する 工程と、自むペレットを配列する工程とを含む半 排体報路の製造力能にある。

以下実施例に見づき的面を対例して事業明を許 節に対象する。

まず他1世にリオようは、単年のビームリード 刺え子の形成された単導体ウェバー1を、前加ビ ームリード2が下になるように裏裏して、例えば スカイコートなどのワックス3を用いて石英など の平板4に続り付ける。

かけれ続すみはじょハートの知道にレジストバターンを単成し、アバターンをマスクにしてが始載を用いて数ウェハーを選択的にエッチング除去し、第2以に示すようにペレット5に分解する。 次に100~200でのポットプレート7の上で石英収4を認めてワックス3を紹かしペレット版

- 4 -

第1回乃至第4回は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 …… 半郊体ウェハー、2 . 1 2 …… ビームリード、3 . 1 3 …… ワックス、4 …… 石灰板、5 . 1 5 …… ベレット吸名財 治具、7 …… ホットブレート、1 8 …… 抗剤用受け皿、19 …… 洗剤用受け皿の加熱ヒーター、20 …… スプレーガン、21 …… 有樹剤剤の加熱ヒーター、22 …… ガラス板である。

代卸人 并押士 内 原



